

監修者

藤原 毅夫 藤森 淳 勝藤 拓郎
東京大学名誉教授 東京大学教授 早稲田大学教授

著者略歴

白木 靖寛(しらき やすひろ)

1942年 福岡県生まれ
1965年 東京大学工学部物理工学科卒業
1967年 東京大学大学院工学系研究科応用物理修士課程修了
1967年 三井石油化学工業(株)総合研究所 入社
1969年 (株)日立製作所 中央研究所 入社
1987年 東京大学先端科学技術研究センター助教授
1991年 東京大学大学院工学系研究科 教授
2004年 武蔵工業大学(現東京都市大学) 教授・総合研究所所長
2013年 退職
東京大学・東京都市大学 名誉教授 工学博士
応用物理学会名誉会員・元会長

2015年 10月 30日 第1版発行

検印省略

物質・材料テキストシリーズ

シリコン半導体
その物性とデバイスの基礎

著者 ©白木 靖寛
発行者 内田 学
印刷者 山岡 景仁

発行所 株式会社 内田老鶴堂 〒112-0012 東京都文京区大塚 3丁目 34-3
電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012, Japan

U. R. No. 617-1

ISBN 978-4-7536-2303-7 C3042